超音波厚さ計 CMX-Version I

ダコタ・ジャパン株式会社





事前の準備



CMX(上部コネクタ)と探触子(トランスデューサー)ケーブルを接続します。

電源キーを押し、電源を入れます。



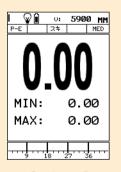
画面構成&主要キー説明



【メニュー画面】



【測定モード変更画面】



【測定画面】



【メニューキー】…①メニュー画面に移動します。 ②メニュー画面表示中は、右方向にタブが移動します。



【マルチモードキー】…測定モード変更画面に移動します。



【測定キー】…測定画面に戻ります。



【エスケープキー】…①入力・選択時の中止や戻る場合に使用します。

…②メニュー画面表示中は、左方向にタブが移動します。

超音波厚さ計 CMX-Version I

ダコタ・ジャパン株式会社



測定準備 (測定モードの選択、音速の校正、零点調整、膜厚の零点調整)

4-1 測定モードの選択





| **測定モード** | **原厚オブ P-E ・・・** | **原度・**孔食検査、厚さ測定 | **原食・**孔食検査、厚さ測定 | **原食・**孔食検査、厚さ測定with | **以上** | **原度・**孔度検査、厚さ測定with | **温度補正** | **次ルーコート E-EV・・・** | **次膜上からの母材測定** | **高精度測定** | **漢膜** | **次の母材測定** | **高精度**| **以上** | **次原** | **以上** |

マルチモードキーを押します。

測定モードが6つ表示されます。

▲▼キーで、測定モードを選択し、エンターキーを押して確定します。

- •「P-E」、「PECT」、「PETP」を選択した場合は、4-2 零点調整へ移動します。 (※PECTを選択した場合は零点調整の後に、続けて4-3 膜厚の零点調整も行ってください。)
- ・「E-E」、「E-EV」を選択した場合は、4-4 音速の校正へ移動します。
- •「CT」を選択した場合は、4-3 膜厚の零点調整へ移動します。

※ご使用頂くトランスデューサーによっては、対応していない測定モードもあります。その場合は表示画面が一部異なります。

4-2 零点調整

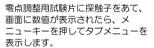
≪「P-E」、「PECT」、「PETP」モードで使用します≫











メニューキー、またはエスケープ キーを押して [送信部 設定] にカー ソルを合わせます。

▲▼キーで[ゼロ点調整]にカーソルを合わせ ◀▶キーで[マニュアル]を選択します。エンターキーを押します。



[膜厚:オン] または [膜厚:オフ] を選択し、OKキーを押します。

測定画面に戻ります。

超音波厚さ計 CMX-Version II

ダコタ・ジャパン株式会

4-3 膜厚の零点調整

≪「PECT」、「CT」モードで使用します≫

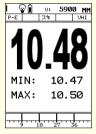












実際に測定する材質の塗装が無い部分 に探触子をあてます。画面に数値が表 示されたら、メニューキーを押してタ ブメニューを表示します。

メニューキー、またはエスケープキーを押して [送信部 設定] にカーソルを合わせ、▲▼キーで [零点調整 膜厚] を選択し、エンターキーを押します。

OKキーを押すと、膜厚のゼロ点調整が完了します。

測定画面に戻ります。

4-4 音速の校正

≪①または②のいずれかの方法で、音速の校正を行います≫

① マテリアルリスト







メニューキーを押してタブメニューを 表示します。

メニューキー、またはエスケープキー を押して [校正] にカーソルを合わせ ます。

▲▼キーで [材質] を選択してエン ターキーを押します。

▲▼キーで、設定したい材質を選択し ます。

選択後、エンターキーを押して確定します。

② 1点校正

材質リスト

アルミニウム ベリリウム 養銀 ブロンズ カドミウム コロンビウム

6. コロンピウム マ・ 田 8. 板ガラス 9. グリセリン 10. 全 11. インコネル 12. アイアン 13. キャストスチール 14. 約 15. マグネシウム 16. 水根







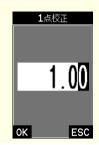
正確な厚さがわかる試験片を準備します。試験片に接触媒質を塗布し、探触子を押し当てます。

測定値が表示されている状態でメ ニューキーを押し、タブメニューを表 示します。

メニューキー、またはエスケープキー を押して [校正] にカーソルを合わせ ます。

▲▼キーで [1点校正] を選択してエ ンターキーを押します。

超音波厚さ計 CMX-Version II



数値入力が表示される為、試験片の 厚さを入力します。

◆▶キーで桁位置を選択し、**▲▼** キーで数字を入力します。

入力後OKキーを押して確定します



測定





測定物に接触媒質(カプラント)を 小量塗布します。



バーグラフが最大になる様にトランス デューサーを接触させ、測定を行いま す。

※測定面に比較的厚めの塗装がされている場合、塗装の厚さを母材の厚さとして課認識する場合があります。この場合は感度をさげることにより、正常な厚さを測定する事が出来ます。



その他の機能

ゲインの調整

① 測定モード「P-E」、「PECT」、「PETP」を選択している場合







〔感度〕

• VLOW: 最弱 • LOW:弱 • MED:中

• HI∶強 • VHI∶最強 メニューキーを押してタブメニューを表 示します。

メニューキー、またはエスケープキーを押して〔受信部 設定〕の中の[ゲイン]にカーソルを合わせます。適切なゲインを5種類の中から、◀▶キーで選び、エンターキーを押して確定します。

測定キーを押すと、測定画面に戻ります。

② 測定モード「E-E」、「E-EV」、「CT」を選択している場合







メニューキーを押してタブメニューを表

メニューキー、またはエスケープキーを 押して[受信部 設定]の中の[AGC] にカーソルを合わせます。◆▶キーで、 1~20段階のゲインを選択し、エンター キーを押して確定します。

測定キーを押すと、測定画面に戻ります。

簡易取扱説明書

超音波厚さ計 CMX-Version II

測定値の保存(※CMX DLのみ)







メニューキーを押してタブメニューを表 示します。

メニューキー、またはエスケープキーを押して[測定データ] にカーソルを合わせます。▲▼キーで[新規] を選択し、 **◆▶**キーで[スプレッドシート] を選択します。

エンターキーを押すと、スプレッドシートの詳細設定画面に移ります。





[名称] 、[スタート]、[エンド]、 [カーソル方向]を設定します。

F







▲▼キーで[保存]にカーソルを合わせ、 エンターキーを押します。

「ファイルを作成します」という文が表示されるので、OKボタンを押して確定します。



左図のように、測定画面下にスプレッド シートが作成されます。

エンターキーを押すごとに各セルに数値が保存されます。